# 科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 5月 30 日現在

研究成果の概要(和文):ナノ八木宇田アンテナによる光インターコネクションを目指して研究を行った. (1)均質媒質中での光八木宇田アンテナ放射パターンの観測を実現し,指向性ゲインや放射半値角の定量的評価に成功 した.(2)平面光回路への展開として誘電体導波路へのアンテナの埋め込みを行い,5素子アンテナにおいて放射・受 光ともに約4倍のゲインがあること,放射と受光の両方に5素子アンテナを用いたインターコネクションにおいて約15倍 のゲインが得られることを実証した.(3)光八木宇田アンテナによる量子ドット発光制御のための金パターン上への量 子ドット固定の手法を確立し,100 mm角領域への選択的な固定に成功した.

研究成果の概要(英文):We performed the research aiming at the realization of optical interconnection using Yagi-Uda antennas. (1)We realized a measurement of radiation pattern from optical Yagi-Uda antennas in a homogeneous medium using liquid immersion method and succeeded in a quantitative evaluation of the funda mental parameters such as the directional gain and half-angle radiation, for the first time. (2)We embedde d optical Yagi-Uda antennas in a planar dielectric waveguide as an approach to planar optical circuit tech nology. It was found that the radiation and reception gain of 5-element antenna is about 4. In addition, a gain as high as 15 was demonstrated in the interconnection between the Yagi-Uda antennas, a method of immobilize quantum dots on a gold pattern was established. The quantum dots were successfully immobilized on a 1 00 nm square region.

研究分野:光物性・デバイス

科研費の分科・細目: ナノ・マイクロ科学・マイクロ・ナノデバイス

キーワード: プラズモニクス 八木宇田アンテナ 量子ドット

### 1. 研究開始当初の背景

量子ドットや分子などのナノスケール発 光体の物性と応用に関する研究は 1980 年代 から行われ、生体分子の動きを捕えるための マーカーとして既に広く用いられている他, 近接場結合した量子ドット配列による光演 算や単一光子光源などの研究も進められて いる. 単一ナノエミッターにおける難点の1 つに、波長限界で決まる集光スポットサイズ とのスケール不整合があげられる. プローブ を用いた単一ナノエミッター計測の研究は 大きく進展したが、 プローブ法は実デバイス におけるインターフェースとしては適当で はない.一方,近年リソグラフィー等によっ て形成された金属ナノパターンをダイポー ルアンテナとして用い、ナノ発光体の光学応 答を制御する研究が国内外で進められてい る. 本研究の代表者らは、金属ナノロッドの 局在プラズモン共鳴を利用して, 可視光に対 する八木宇田アンテナ設計論を提案し、その 実証に成功した.

#### 2. 研究の目的

ナノエミッターを用いた光機能デバイス の実現に向けて、ナノエミッターと外界との インターフェースは工学としても、また応用 上も極めて重要である.本研究では、八木宇 田アンテナによるナノエミッター光インタ ーコネクションを実現することを目指し、次 の3点を目的として研究を進めた.

(1) 光八木宇田アンテナの基本特性の精密な検証と高性能化:光八木宇田アンテナの特性を詳細に調べ,また指向性をさらに高める.
(2) 誘電体導波路埋め込み光八木宇田アンテナ:アンテナを誘電体光導波路と組み合わせ,等方的な指向性を有するナノエミッターからの放射を導波路に強く結合させる.

(3) 光八木宇田アンテナによる量子ドット発 光の制御:アンテナのフィードエレメントに ナノエミッターとして量子ドットを固定し, その発光の指向性を制御する.

#### 3.研究の方法

アンテナの各素子の特性やアンテナの設 計および結果の解析には、結合ダイポールモ デルおよび有限差分時間領域(FDTD)シミュ レーションを用いた.ナノアンテナパターン は、電子線露光と真空蒸着した金薄膜のリフ トオフにより作製した.また金膜への量子ド ットの固定にはチオール分子をもつ自己組 織化膜を用いた.以下項目ごとの研究方法を 詳しく述べる.

(1) 光八木宇田アンテナの基本特性の精密な 検証と高性能化

一般にナノアンテナはガラス等の基板上 に作製されるため、その放射パターンは基板 と空気の屈折率差に強く影響され、性能の定 量的な議論が困難である.本研究では、基板 上に作製したアンテナを屈折率制御したオ



図 3-1 液浸放射パターン測定系の概要;(a) 全体,(b)検出部,(c)検出部回転時の検出面画 像,(d)八木宇田アンテナの SEM 像.

イル中に浸すことで屈折率差をなくし,アン テナ本来の放射指向性を測定した.図3-1に 開発した液浸放射パターン測定系の概要を 示す.この測定において最も重要な点は角度 精度であり,そのためには素子とオイル容器 および検出器回転の中心を精密に合わせる ことが必須である.本研究では(c)に示すよう に,回転時の素子画像を取得して調整を行っ た.素子画像における素子位置のずれが最大 でも50 µm 程度であることから,角度の精度 が0.1°であり,本測定における分解能 2°と 比べて十分であることが確認された.

図 3-1(d)に測定に用いた5エレメント八木 宇田アンテナの走査電子顕微鏡(SEM)像を 示す.八木宇田アンテナはフィードエレメン トのみが励起されることが前提となってい るため、フィードエレメントのみを45°傾け、 アンテナ軸にそった偏光で励起する.フィー ドエレメントでは.励起光と垂直な偏光成分 が発生しアンテナによって放射される.測定 ではこの偏光成分を検出する.

(2) 誘電体導波路埋め込み光八木宇田アンテナ

作製した素子の概念図を図 3-2(a)に示す. スパッタ法で成膜した屈折率 n=1.6 の SiON 膜をコア,石英基板および空気をクラッドと する誘電体スラブ導波路の中に,アンテナと 励起および光取出し用のグレーティングカ プラを配置した.図 3-2(b)に作製した光八木 宇田アンテナの電子顕微鏡像の例を示す. 図 3-2(c)に測定系の構成を示す.アンテナか らの放射を調べる際には励起光(波長可変チ タンサファイアレーザー)をアンテナに照射 し,アンテナから放射され導波路に結合した 光をカプラーで取り出す.アンテナの受光特



図 3-2 (a)素子の構成, (b)八木宇田アンテナの SEM 画像, (c)測定系の構成

性を調べるさいは、逆にカプラーを通して導 波路に光を入射し、アンテナで受光された光 がアンテナのフィード素子から再放射する 光を観測する.また、アンテナ間での放射・ 受光の実験においては、図中のグレーティン グカプラをアンテナで置き換えた素子を用 いた.いずれの場合も観測には電子増倍 CCD カメラを用い、アンテナの励起およびアンテ ナからの再放射を観測する際には、フィード エレメントのみが応答する、アンテナ軸と平 行な偏光成分を用いた.

詳細は割愛するが,各エレメントの透過ス ペクトルを別途測定した.この結果,フィー ド,反射,および導波の各エレメントの共鳴 波長は,それぞれ 725 nm,730 nm,および 650 nm であった.シミュレーションにおい ては,これらのスペクトルを再現するように 決めた各エレメントのモデルを用いた.

(3) 光八木宇田アンテナによる量子ドット発 光の制御

使用した量子ドットは, 直径約10nm で水 に分散している市販のものである. コアがセ レン化カドミウム,周囲を硫化亜鉛で覆われ, さらにその上にカルボキシル基を持ってい る.この量子ドットを固定するために、金原 子に選択的に結合するためのチオール基と 量子ドットと結合させるアミノ基を有する アミノデカンチオール自己組織化膜を利用 した. アミノデカンチオールの 0.1 mM アル コール溶液内に金基板を 24 時間 (37℃) 浸 漬した.一方,量子ドット表面のカルボキシ ル基を活性化するために、量子ドット分散液 にカルボジイミドを混合し、その分散液内に 自己組織化膜を形成した金基板を浸漬する ことで、金基板上のアミノ基と量子ドット表 面のカルボキシル基の間のアミド結合で量 子ドットを固定化した (図 3-3).

光八木宇田アンテナに量子ドットを固定 するためには、金基板上の微小な領域にだけ に量子ドットを固定する技術を確立する必 要がある.このための実験として、金表面上 に電子線レジストパターンを形成し、上記の 方法で量子ドットを固定した.(図 3-4).固 定部位以外に残存する量子ドットは、レジス ト除去段階でリフトオフされる.その際、量



図 3-3 金基板上への量子ドットの固定方 法.



図 3-4 リフトオフによる量子ドット固定パ ターンの作製.

子ドットの再付着を防ぐために,複数回に分けて溶剤と超音波洗浄によるレジスト除去 を実施した.

自己組織化膜は、X線光電子分光(XPS) によってその形成を確認した.固定された量 子ドットは、蛍光を落射蛍光顕微鏡を通した 電子増倍 CCD カメラを用いて光学的に観察 をおこなった.また、個々の量子ドットを観 察するために原子間力顕微鏡(AFM)も用い た.

4. 研究成果

(1)光八木宇田アンテナの基本特性の精密な 検証と高性能化

測定系の検証を兼ね,種々の屈折率のオイルを用いた場合の,単一エレメントからの放射指向性の測定結果を図4-1に示す.実験結果は相反定理に基づく理論予測と極めて良い一致を示し,単一Auナノパターンからの放射が電気双極子放射と見なせること,オイルの屈折率を1.523とすると,基板との屈折率差が無視でき均質媒質と見なせる等方的な放射が得られること,さらに屈折率の僅かな差(0.001)が放射パターンに影響すること等が明らかになった.

図 4-2 に 1 (単一), 2 および 5 エレメント からなる八木宇田アンテナの放射パターン を示す.均質と見なせる環境(n=1.523)の 場合に,八木宇田アンテナ本来の放射パータ ンが観測され,数値シミュレーションとよい 一致を示すことが明らかになった.また,屈 折率差を 0.002 とすると放射パターンがゆが



図 4-1 単一エレメントからの放射パター ン;(a)-(e)放射パターンの測定結果(赤●)と 理論予測(青線),(f)僅かな屈折率差がある場 合の放射パターンの理論予測.



図 4-2 八木宇田アンテナからの放射パター ン;(a)測定結果(赤:5素子,青:2素子, 緑:1素子アンテナ),(b)各アンテナの数値シ ミュレーション結果,(c)屈折率差0..002の場 合の5素子アンテナの放射パターン,(d)(c)の 拡大図.

むこと、またその際も低屈折率側では均質媒 質と類似のパターンが得られることが明ら かになった.測定された放射パターンから、 2エレメント、5エレメントの場合に指向性 ゲインがそれぞれ 2.2 および 4.7、放射半値 各がそれぞれ 104°、38°であることが見積 もられた.これらの値は数値シミュレーショ ンの結果にほぼ対応していることが示され た.以上のように、液浸法を用いることで、 光八木宇田アンテナの基本特性の精密な測 定に成功した.

(2)誘電体導波路埋め込み光八木宇田アンテ ナ

観測されたカメラ画像の例を図 4-3 に示す. いずれの場合も、単一ダイポール(フィード のみ)、2 エレメント、5 エレメントの順に強 度が強くなっており、八木宇田アンテナを用 いることで、ダイポールと誘電体導波路との 結合が増強されることがわかる.

カメラ画像から光強度を求め、単一ダイポ ール(フィードのみ)を基準とする相対強度 をアンテナゲインと定義した.図44(に放射、 受光ゲインの波長依存性を示す.図中には FDTD シミュレーションの結果も示してい る.実験結果に乱れはあるものの、実験結果 とシミュレーションの結果は良く対応し、放



図 4-3 観測されたカメラ画像の例. アンテナ からの放射の場合はグレーティングカプラ部 分,アンテナでの受光の場合はアンテナ部分, アンテナ間の放射・受光の場合は受光側アン テナ部分の拡大画像を示した.







図 4-5 アンテナ間放射・受光におけるゲイン の波長依存性

射・受光ともに4倍程度のゲインが得られる ことが明らかになった.なお,放射と受光の 特性が同様になることは,アンテナの一般論 として知られていることであるが,これが光 八木宇田アンテナにおいても成り立ってい ることも確認された.また,詳細は割愛する が,これらの最大ゲインの値は,アンテナを 均質媒質中に置いた場合の指向性ゲインと ほぼ同じ値になることも,シミュレーション によって確認している.

図 4-5 に放射と受光の両方に八木宇田アン テナを用いた場合のゲインを波長の関数と しめした.この場合のゲインはそれぞれのゲ インの積と考えられることから,シミュレー ション結果としては放射ゲインの2乗とした. 実験結果はシミュレーションと良く対応し ており,15倍(12dB)程度のゲインがあること が明らかになった.この実験では外部励起光 によるアンテナの駆動となっているが,ナノ エミッターをフィードエレメントで模擬し た,光八木宇田アンテナ間のインターコネク ションとも言えるものである.

(3)光八木宇田アンテナによる量子ドット発 光の制御

自己組織化単分子膜に金表面に固定した 量子ドットを蛍光顕微鏡によって観察した 結果を図 4-6 に示す.単分子膜とカルボジイ ミドを加えた場合に蛍光量が最も多くなり, 最も多くの量子ドットが固定されているこ とを示している.単分子膜またはカルボジイ ミドの片方がない場合には,蛍光量が半減し ており,量子ドットの固定量が減っているこ とを示唆している.この結果は,量子ドット が吸着によっても,ある程度表面に固定され るが,アミド結合を形成させた場合に最も多 くの量を固定されることを示している



### 図 4-6 量子ドット固定表面の蛍光顕微鏡像.



### 図 4-7 基板上パターンに固定された量子ド

電子線レジストパターンを用いた部分的 量子ドット固定の結果(蛍光顕微鏡による観 察像)を図4-7に示す.10µm角のパターン では,作製したパターン通りの蛍光が観察さ れ,設計通りに量子ドットが固定されている ことがわかる.100 nm角のパターンにおい ても,対応した領域からの蛍光が観察されて おり,領域を限定して量子ドットが固定でき ていることを示している.10µm角の蛍光 顕微鏡像では,領域内に蛍光のムラが観察さ れており,これは固定された量子ドットの密 度にムラが存在したためであると考えられ る.

固定された量子ドットのAFM像を図4-8に 示す.10 µm 角,1 µm 角,および500 nm 角のパターンにおいて,領域内に量子ドット が固定されている様子が観察できた.AFM 像において,量子ドットに対応する明るい粒 子の高さは一様ではなく,一部の領域では7 倍程度の高さの差が存在している.これは, 量子ドットが凝集して固定されていること を示している.この凝集は反応溶液条件など を制御することで低減できると考えられる.

全体の固定密度を AFM 像から求めたところ,約10個/(100×100 nm<sup>2</sup>)であった.即ち, 金露出領域を光八木宇田アンテナのフィー ドエレメント (100×50 nm<sup>2</sup>)に対応する 30 nm 角程度に制限できれば、単一の量子ドッ トを固定できる可能性があることを示して いる.

5. 主な発表論文等

## 〔雑誌論文〕(計1件)

(1)K. Yanazawa, T.Sugita, S. Maeda. H.F.Hofmann, Y.Kadoya, Radiation pattern plasmonic nano-antennas of in a homogeneous medium, Optics Express, Vol. 22, No. 11 pp. 13263-13268, DOI:10.1364/0E.22.013263, 査読有, 2014年 5月

〔学会発表〕(計10件)

①飯尾敦,徳原克俊,<u>角屋豊</u>,坂上弘之,高 萩隆行,<u>鈴木仁</u>,自己組織化単分子膜を用い た微小領域への量子ドットの固定化,第61 回応用物理学会春季学術講演会,2014年3月 20日,青山学院大学

②角屋豊,光のアンテナ,文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細加 エプラットフォーム 広島大学・山口大学・ 香川大学・FAIS 合同シンポジウム,2013年 11月20日,広島大学(基調講演)

③ K.Yanazawa, Y.Tobisu, S.Maeda, <u>H.Hofmann</u>, <u>Y.Kadoya</u>, , Radiation and Receiving Gain of Nano-optical Yagi-Uda Antenna Embedded in Slab Dielectric Waveguide, Conference on Laser and Electro-Optics, 2013年6月14日, San Jose, USA

④T. Sugita, S. Maeda, <u>H. Hofmann</u>, <u>Y. Kadoya</u>, Radiation Pattern of Plasmonic Yagi-Uda Antennas in a Homogeneous Medium Realized by Liquid-Immersion Method, Conference on Laser and Electro-Optics, 2013 年 6 月 14 日, San Jose, USA

⑤<u>Y.Kadoy</u>a, Y.Tobisu, S.Maeda, K.Yanazawa, T.Sugita, <u>H.Hofmann</u>, Receiving gain of optical Yagi-Uda antenna embedded in dielectric slab waveguide, The 6th International Conference on Surface Plasmon Photonics, 2013年5月30日, Ottawa, Canada

⑥飛子雄介,柳澤佳織,前田智志,椙田孝史,<u>角屋豊</u>,<u>H.F.Hofmann</u>,誘電体導波路中に埋め込んだ光アンテナの受光特性,第73回応用物理学会学術講演会,2012年9月14日,愛媛大学

⑦ 柳 澤 佳 織 , 飛 子 雄 介 , <u>角 屋 豊</u>, <u>H. F. Hofmann</u>, 誘電体導波路中に埋め込んだ 光八木宇田アンテナの数値解析, 第 73 回応 用物理学会学術講演会, 2012 年 9 月 14 日, 愛媛大学

⑧相田孝史,吉田晃,前田智志,<u>角屋豊</u>, <u>H.F. Hofmann</u>,誘電体界面におけるダイポー ル放射の液浸法による指向性測定,第73回応用物理学会学術講演会,2012年9月14日, 愛媛大学

 ⑨前田智志,飛子雄介,吉田晃,<u>ホフマンホ</u> <u>ルガ</u>,<u>角屋豊</u>,光ナノ八木宇田アンテナの設計,応用物理学会中国四国支部 2011 年度支部学術講演会,2011 年7月 30 日,鳥取大学 ⑩飛子雄介,前田智志,吉田晃,<u>ホフマンホルガ,角屋豊</u>,誘電体導波路中に埋め込んだ光八木宇田アンテナの放射指向性,応用物理学会中国四国支部 2011 年度支部学術講演会,2011 年7月 30 日,鳥取大学

〔その他〕 http://home.hiroshima-u.ac.jp/hikari/in dex.html

6.研究組織
(1)研究代表者
角屋 豊 (KADOYA, Yutaka)
広島大学・大学院先端物質科学研究科・教授
研究者番号:90263730

 (2)研究分担者
 鈴木 仁 (SUZUKI, Hitoshi)
 広島大学・大学院先端物質科学研究科・准 教授
 研究者番号: 60359099

ホフマン ホルガ (HOFMANN, Holger) 広島大学・大学院先端物質科学研究科・准 教授 研究者番号: 90379909